7素子シリコンドリフト検出器システム

TechnoAP

CH1 (0)

CH2 (0)

-00 ∞**⊚**⊚ a (00

MIM型

計測モジュール

APN504X

XSDD50-07-SYS

SYSTEM

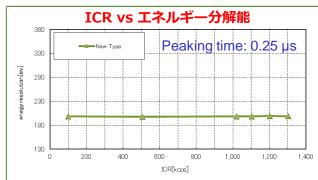
4CH DSP APN504

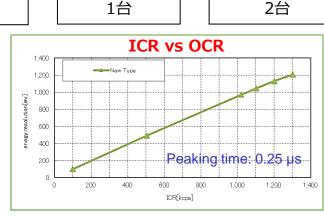
сні 💿

多素子化と最適DSP処理により高計数、高感度を実現

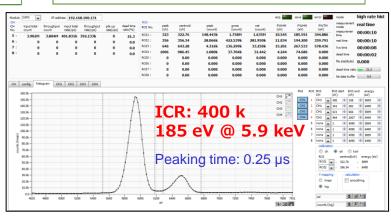
材料分野の構造解析などで用いられているX線吸収微細構造測定に必要なシリコンドリフト検出器、データ計測ボー ド、検出器用電源が一つになりました。高い計数率とエネルギー分解能を有したシリコンドリフト検出器を多素子化 し高感度化を実現しました。また、トランジスタリセット処理とDSP処理を適切に行うことで高計数測定が可能です。







機能	ヒストグラム、リスト、 波形、ROI-SCA
エネルギー分解能	244 eV @5.9 keV MnKa (OCR: 1000 k, Peaking time: 0.25µs)
ADC	100 MHz, 16-bit
SDD用電源	-200 V 、±5V、+3.3V
通信	ギガビットイーサネット (TCP/IP)
付属	データ収集アプリ、取扱説明書 サンプルプログラム



データ収集用アプリケーション画面

※写真はイメージです。

※記載内容は予告なく変更することがあります。

放射線·放射能測定装置 ◆設計·開発·販売◆

〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

2 029-350-8011

@ 029-352-9013

弊社ホームページ

